

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. október 17 – október 23.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Ratter Kitti Gentle Mill-el megmunkált EBSD minták mérése RK, DZ	Groma István, Hegyi Ádám Cu pillár finomítás 10 db. FIB RK	Manjue Park, Berkesi Márta köpenyxenolit minta FIB, ETD, EDS VG, RK	Groma István, Hegyi Ádám Cu pillár finomítás 10 db. FIB RK, VG	Manjue Park, Berkesi Márta köpenyxenolit minta FIB, ETD, EDS RK, VG, DZ		
9							
10							
11		Révész Ádám MgNi porok vizsgálata ETD, EDS RK, VG				Kovács Zsolt csavaró minták felületére mintázat VG	
12							
13							
14				Kiss Éva pórusos szilika réteg vizsgálata ETD VG			
15		Mikroszkóp elektronnyaláb és ionnyaláb beállítás VG					
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ
HK
RK
VG

Dankházi Zoltán
Havancsák Károly
Ratter Kitti
Varga Gábor